Family list 1 family member for: JP200025 Derived from 1 application.

1 DRIVING DEVICE
Publication info: JP2000025 A - 1990-01-05

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Patent number:

JP2000025

**Publication date:** 

1990-01-05

Inventor:

OKUBO YUKITOSHI

Applicant:

**CANON KK** 

Classification:

- international:

G02F1/136; H01L27/12; H01L29/78; G02F1/13; H01L27/12; H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/136;

H01L27/12; H01L29/78; H01L29/784

- european:

Application number: JP19890109527 19890428 Priority number(s): JP19890109527 19890428

## Report a data error here

## Abstract of JP2000025

PURPOSE:To shield a thin film transistor (TR) from an external voltage by forming a conductive layer on the entire surface of an upper substrate and another conductive layer below the circuit constitution layer of a lower substrate and grounding the both. CONSTITUTION:A thin film electrode TC2 is formed on one side of the upper substrate B2. Then both substrates B1 and B2 are faced each other across a spacer so as to leave a specific gap and an electrooptic modulating material LC is sandwiched; and then the periphery is sealed to constitute a display device. In this constitution, metal gates are provided only below semiconductors SC1, SC2, SC3, SC4, etc., so the semiconductors SC1, SC2, SC3, SC4... are prevented from causing photoconductive influence with light which is made incident on the respective semiconductors from the side of the lower substrate B1 and the thin film TR can be shielded from the external voltage.

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-25

⑤Int.Cl.5 G 02 F 27/12 H 01 L

識別記号 500

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)1月5日

1/136 29/784

7370-2H 7514-5F A

> 8624-5F H 01 L 29/78

3 1 1 Α

審査請求 有

発明の数 1 (全6頁)

#### 60発明の名称 駆動装置

頭 平1-109527 20特

顧 昭54(1979)10月31日 29出

62特 昭54-141869の分割

幸 俊 明 大久保 ②発 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 の出 顋 人

四代 理 人 弁理士 丸島 僅 一

## 1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

# 駆動装置

a. 複数の行及び列に沿って配列した複数の薄膜 トランジスタ、行に沿って配列した複数の薄膜 トランジスタのゲートを共通に接続したゲート 線、列に沿って配列した複数の薄膜トランジス タのソースを共通に接続したソース線、並びに 薄膜トランジスタ毎のドレインと並列接続した 第1のコンデンサ及び8第のコンデンサを有し、 第1のコンデンサが薄膜トランジスタのドレイン と接続したセグメント電極、該セグメント電極 と対向配置した第1の対向電極及び該セグメント 電極と第1の対向電極との間に配置した液晶層に よって形成され、且つ第2のコンデンサが前記セ グメント電極、該セグメント電極の背面に対向 配置し、薄膜トランジスタのゲートと絶縁した 第2の対向電極及び該セグメント電極と第2の対 向電極との間に配置した絶縁膜によって形成さ れ、該第2のコンデンサの第2の対向 電極を共 通に接続するための接続導電部を 有する回路、 並びに

b. 選択されたゲート線に駆動電狂を印加し、ソー ス線に画像情報に応じた信号を印加し、第1の 対向電極と第2の対向電極とを電気的に独立に バイアス電圧を印加する手段

を有する駆動装置。

3. 発明の詳細な説明

### (発明の分野)

本発明は表示駆動装置、特に、新規構成の薄膜 トランジスタ(TFT)アレイを設けた基板を具備 した表示駆動装置に関する。

## 〔從来技術〕

從来、この種の装置としては特開昭 50-17599 号明細書に記載の表示セルが知られている。

斯かる表示セルの駆動用スイツチング素子に 於いては、第6図に示すように、基板B上にゲート 線G」、G2…、更にこれらの上の全面にわたっ て絶録層I、半導体SCを積層している。又、ゲー

ト線G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>に交差して、半導体SCに接するソース線S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>を設け、ゲート線とソース線の交点付近にはセグメント電極となるドレインD<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>が設けられている。

上記半導体SCは薄膜状に形成され、TFT (Thin Film Transistor) で代表される様な駆動用スイツチング素子となっている。

そして、上記駆動用スイツチング素子アレイを 有する基板と、対向電極(例えば全面電極)を 設けた対向基板との間に液晶層を挟持することに より、第7図の等価回路が形成される。

ゲート線  $G_1$  、  $G_2$  、 … には駆動電圧が、ソース線  $S_1$  、  $S_2$  、 … には信号が印加され、且つこれらに対しては、それぞれ適当な行発生路( $R_1$  、  $R_2$  …  $R_n$  及び  $P_1$  ,  $P_2$  …  $P_n$  )が接線され、行一時走査が行われる。

又、 $T_{11}$ ,  $T_{12}$ ,  $T_{21}$ ,  $T_{22}$ , … は、上述のようにして構成される TFT であり、 $C_{11}$ ,  $C_{12}$ ,  $C_{21}$ ,  $C_{22}$ , … は、TFT スイッチング素子アレーの各ゲート線とそれ自身のドレインとの間に形成

される液晶層を含むコンデンサー、C<sub>1</sub>はTFTのドレインと、該ドレインに対応するゲート線(G<sub>2</sub>)に隣接するゲート線(G<sub>1</sub>)に導通した電極Pとの間に形成される蓄積用コンデンサーである。

上記の様な回路では、信号が選択されたゲート 線に印加された瞬間に、ソース線の電圧がドレイ ンに加わり表示がなされる。その立ち上がりの 時定数は、半導体のオン(ON)抵抗と容量(液晶 層を含むコンデンサー及び蓄積コンデンサーの和) との積で決定される。

しかしながら、上記いずれの表示セルにも、解決されるべき問題が存在している。例えば、第6図に於いて例示した駆動用スイッチング素子を構えた表示装置では第7図の等価回路で示されるように、蓄積用コンデンサーCnの対極はアドレスを行うためのゲート線を対極とすることになり、このコンデンサーに所定の電圧を付与するには、ゲート信号電圧に対する差分の電圧をPュに供給しなければならない。更に液晶の容量成分LCnが無視できない大きさを持つ時には、CnとLCnの容量比

される書積用コンデンサー、 $LC_{11}$ ,  $LC_{12}$ ,  $LC_{21}$ ,  $LC_{21}$ ,  $LC_{22}$ , ... はドレイン( $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$ , ... )とアースされた対向電極(不図示)との間に形成される液晶層を含むコンデンサーである。

一方、上記と類似の表示セルとしてIEEE Trans.
on Electron Devices ED-20、P.995
(1973) に開示されている様な表示セルもある。
斯かるセルに係る駆動用スイツチング素子セグメ
ントの一部の平面図を第3図に示す。

即ち、複数のゲート線 G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>, 一がガラス等の基板上に設けられ、この上に絶縁層(不図示)を介して、半導体 S C を設ける。該半導体 S C の一端にはソース線 S<sub>1</sub>、他端には表示用セグメントのドレイン D<sub>1</sub> が接触して設けられる。該ドレイン D<sub>1</sub> の下面には、半導体 S C が設けられているゲート線 G<sub>2</sub>に対し隣接するゲート線 G<sub>1</sub>に導通した電極 P が対向している。この構成の等価回路を第4図に示す。この等価回路図に於いて、(第7図と同様に、) T<sub>1</sub> は第3 図で示す T F T、L C<sub>1</sub> は、ドレイン D<sub>1</sub> とアースされた対向電極(不図示)との間に形成

に応じて補正された信号をP!に与えなければならず、複雑な信号処理を必要とする。又別の問題は、このような構成のセルでは、構成の一部を成す半導体が不透明であったり、光導電性を有する意味で表示部を透過型にでき難い点である。一方、第3図に示す駆動用スイッチング素子を備えた表示装置の構成では、第4図の等価回路に見るため、G2がOPFになった後、S1に与えた所定の電圧がLC1に印加されることとなり回路から見た点では問題を生じない。

ところが、このセルは本来透過型構成が可能な構造でありながら、実際に透過型セルとして製造するためには問題を生ずる。即ち、書積用コンデンサーC:の対極として、絶縁層(不図示)を介して、ドレインD:の下にPなる電極を形成しなくてはならない。一般に表示絵楽単位となるD:の節徴は、有効表示面積として大きくしたい、同時にこの絵葉を高密度化しようとする時、非表示都となるゲート線G:はできるだけ細くしなければなら

ない。ところが、細線化すれば、抵抗値が上昇するので、この点では薄電性の良い金属膜の使用が必要となる。従って、表示絵素つまりドレインDiの対極用電極Pを透過型として構成する為に透明導電膜を使用すれば、このゲート線金属と透明導電とはなる。この構成は一次を形成する時、加工方法を難しくする。この様に第3回時に工程が増して好ましくない。この後に第3回の構成は回路的には第1回のものより都合が良く、又通過型セルが構成できる長所も有するが、製造上は複雑であり、又加工工数も多くなる欠点も持つ。(発明の概要)

そこで本発明は上記諸点に鑑みてなされたものであり、第1の目的は高密度な画業を有する表示装置を、高い信頼性を保ち、生産しやすい表示用パネルとして与えることである。又他の目的は略な駆動方法によって、安定した均一な画像特性を示す表示装置を与えることにある。更に本発明の別の目的は上記二つの目的に適した透過型表示パネルを与えることである。

b. 選択されたゲート線に駆動電圧を印加し、ソース線に画像情報に応じた信号を印加し、第1の対向電極と第2の対向電極とを電気的に独立にバイアス電圧を印加する手段

を有する駆動装置を特徴としている。

〔発明の態様の詳細な説明〕

以下、本発明を図面によって説明する。

第 5 図は本発明に係る駆動用スイツチング素子アレイを設けた基板の略画的斜視図である。ガラス等からなる基板 B 1 上に導電膜 T C 1 が全面に形成されている。更にこの上面に絶縁層 I 1 が積層されている。本発明ではこのような加工を施した基板上に通常の T F T アレイを構成してなるものである。絶縁層 I 1 の上にゲート線 G 1 1 0 上にゲート線 G 2 が設けられ、このゲート構成部では後に重置する半導体下面に延在するようパターンが形成されている。このゲート線 G 1 1 2 を介して薄膜半導体 S C 1 1 2 を介して薄膜半導体 S C 1 2 5 C 2 3 5 C 4 1 …が図示の如く形成されている。この半導

叙上の目的を適应する本発明の表示駆動装置は、 a. 複数の行及び列に沿って配列した複数の薄膜 トランジスタ、行に沿って配列した複数の薄膜 トランジスタのゲートを共通に接続したゲート 線、列に沿って配列した複数の薄膜トランジス タのソースを共通に接続したソース線、並びに 薄膜トランジスタ毎のドレインと並列接続した 第1のコンデンサ及び2第のコンデンサを有し、 第1のコンデンサが薄膜トランジスタのドレイン と接続したセグメント電極、該セグメント電極 と対向配置した第1の対向電極及び該セグメント 電極と第1の対向電極との間に配置した液晶層に よって形成され、且つ第2のコンデンサが前紀 セグメント電極、該セグメント電極の背面に 対向配置し、薄膜トランジスタのゲートと絶縁 した第2の対向電極及び該セグメント電極と第2 の対向電極との間に配置した絶縁膜によって 形成され、該第2のコンデンサの第2の対向電極 を共通に接続するための接続導電部を有する 回路、並びに

体SC1, SC2, SC3, SC4, …の一端に接して、 前記ゲート線と直交するソース線 Si, S2, …が 設けられ、更に前記各半導体の他端に接してドレイ ンDi, D2, D3, D4, …が設けられる。これ等の ドレイン D:, D2, D3, D4…は何れも書積用コ ンデンサーの一方の電機であると同時に表示絵業用 のセグメント電極を兼ねるものである。このように 構成した駆動用スイッチング素子アレイを育する 基板と、別に、その片面に電極を形成した基板と で電気光学的変調材料を挟持した構成の表示セル の部分断面構造を、第1図に示す。なお、第1図に 於ける図面下側の基板の構成は第5図の A - A′新 面を示したものである。そして、第1関中、下部の 基板に関しては第5図と同一の記号を用いているも のは同一の部材であり第5図の説明を援用して、こ こでは、その説明を省く。図面上側の基板Baの片 面には薄膜電極TC。が形成されている。この両基 板 B<sub>1</sub>. B<sub>2</sub> が 所定の 間隙 を 保 つようスペーサ (不 図示)を介して互いに対向させ電気光学変調材料 LCを検持させた後周囲を密閉シールして第1図に

叙上の図示例による本発明の特徴はC」が常時対極を接地状態で作動でき、先に説明した第4図に示す等価回路に類似して動作させやすいこと。又ゲート線と書後用コンデンサーの対極を一体化しないため問一部材を用いないで済み、蓄積コンデンサーの対極としてのパターニングが不要であると同時に、透過型構成に表示装置を製作する

これ等透過型構造や反射型構造のいずれにおいても得られる更に別の効果も本発明にはある。即ち、第1図に示した本発明による構成は上基板B2の全面に導電層TC2、下基板B1の回路構成層の下側に別の導電層TC1が形成されており、これを第2図に示すように両者共接地すれば、このTFTアレイ回路部は外部電界に対してシールド効果をもたらす点である。このようなシールド効果はMOS構造のトランジスタの安定動作に対して有利となる。又、本発明ではこれ等の導電膜TC:、TC2は電気的に独立であるから、必要に応じて、一方のみ又は両方に所定のバイアス電圧を印加することもできる。

以上述べたように、本発明は表示装置に係る 製造技術上の効果と駆動上の効果を兼ね備えた ものである。

本発明で使用される材料は甚板(B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>)として、ガラスが一般的なものであるが、表示装置を反射型にする場合には、一方を金属、セラミックス等不透明な材料としても良い。

時、設計に任意性がもたらされる。即ち、ゲート線を細線化する時抵抗値が上昇するのを防ぐ意味で良郷電性の金属部材を使用する場合、TC」に対しては透明部電膜で構成する如き構成が可能となる点である。又このような構成では半導体SC」、SC2、SC3、SC4…等の下部だけ金属ゲートが設けられるので、各半排体への下部基板B1 側から入射する光によって、半導体SC1、SC2、SC3、SC4…が光導電的影響を生じるのを防止できると言う効果も付加される。

本発明による効果は透過型構成を採用するときのみに止まるものではない。即ち反射型の表示装置を構成する場合には、ドレインの各絵素とソース練間に生ずる隙間に対して、各ドレインの反射性金質と同一の部材によって導電膜TC・を形成すれば、見掛上光学的に一様な反射性をもった表示面が構成でき、しかも前述の如き動作上前数果をも製造しやすい構成で得られる。更に適致果をも製造しやすい構成で得られる。更に適致果をも製造しやすい構成できる。効果をも表演型表示装置の場合以上に強化できる。

事業性材料、即ちゲート線 G 1 , G 2 , …、ソース線 S 1 , S 2 , …、ドレイン D 1 , D 2 , D 3 , D 4 , …対向電極 T C 2 , 準電膜 T C 1 には、透明性を要する時には I n 2 O 3 , S n O 2 等の透明導電性無機酸化物の薄膜不透光性で良い場合は、A & , A g , P d , P t . C r , N i , M o , S i 等の金属又は合金による薄膜を用いる。更に絶縁層としては S i O , S i O 2 , T i O 2 , Z r O 2 , A & 2 O 3 , C e O 2 等の金属酸化物、MgF 2 , C a F 2 等のハロゲン化物、チツ化シリコン等から適宜退ばれる。半郷体 S C 1 , S C 2 , S C 3 , S C 4 , …としては C d S , C d S e . S e , T e の他のアモルファスシリコン等が選択使用される。

電気光学的変調材料LCとしては液晶、EC(エレクトロクロミー)、EL(エレクトロルミネツセンス)等が用いられる。液晶は、表示動作モードに応じてネマテイツク、コレステリツク、スメクテイツクを示す液晶の単体及び混合物を用いる。これ等の表示動作モードはいわゆるTN、DAP、DSM、HAN、ゲストホスト、相転移等いずれの

タイプであっても良く、選択したモードと表示効果から、適当な光学的検知手段(λ / 4 板、偏光板、反射板、カラーフイルター、レンズ、照明装置)を適宜選択して本発明装置に付加する。 (発明の効果)

本発明で用いるコンデンサは、その対極がゲート線から絶縁されているため、ゲート線とは独立にバイアス電圧を設定することができ、キヤパシタとなる絶縁膜が第6図に示す様にコンデンサ対極の導電膜をゲートから絶縁する時に用いた絶縁膜から延長して形成されているため、コンデンサ対極となる導電膜が基板上の全面に亘って形成することができ、このため外部の電圧から薄膜トランジスタをシールドすることができる。

従って、本発明によれば、例えば液晶駆動の 温度補償を与えるために、コンデンサ対極の導電 膜にバイアス電圧を設定しても、この電圧による 薄膜トランジスタの誤動作を生じることがない。

叙上の本発明による表示装置は駆動性、生産性、 信頼性が良く高密度画素を持つ、小型表示器として、

タイプであっても良く、選択したモードと表示 テレビ、ビデオカメラ用モニター等の表示装置に 効果から、適当な光学的検知手段(λ/4 板、偏光 好適に使用することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明表示装置の構成例の部分断面図であり、第2図は本発明の駆動装置に於ける一絵素分の等価回路図である。第3図及び第6図は、従来の駆動用スイッチング素子アレイの構成例を示す説明図であり、第4図は第3図の等価回路図であり、第5図は本発明に係る駆動用スイッチング素子アレイ設度基板の略画的構成図、第7図は第6図の等価回路図である。

図に於いて、 $B_1$ ,  $B_2$  は基板、 $TC_1$  は導電膜、 $TC_2$  は薄膜電極、 $I_1$ ,  $I_2$  は絶縁層、 $G_1$ ,  $G_2$  はゲート線、 $S_1$ ,  $S_2$  はソース線、 $SC_1$ ,  $SC_2$ ,  $SC_3$ ,  $SC_4$  は半導体、 $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$  はドレイン、LC は氦気光学的変調材料である。

特許出願人 キャノン株式会社 代 理 人 丸 島 傷 一

第1図









